This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
 - TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
 - FADED TEXT
 - ILLEGIBLE TEXT
 - SKEWED/SLANTED IMAGES
 - COLORED PHOTOS
 - BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
 - GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

(54) RESIN SEALED SEMICONDUCTOR DEVICE

(11) 63-233555 (A) (43) 29.9.1988 (19) JP

(21) Appl. No. 62-65715 (22) 23.3.1987

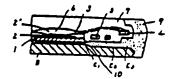
(71) TOSHIBA CORP (72) SHINJIRO KOJIMA

••

(51) Int. Cl. H01L23/30.H01L23/34

PURPOSE: To prevent an air gap from occuring between a heat dissipation fin and a first seal part, in a double-molded type resin sealed semiconductor device. by gradually reducing the distance between the first resin seal part and the planar heat dissipation fin toward the bed part of a lead frame.

CONSTITUTION: A semiconductor element 2 is mounted on a bed part 1, which is the conductive metal plate of a lead frame. A pad 2 and an inner lead termination of the conductive metal plate of a lead frame. nal 3 or 4 are connected with a thin metal wire 5. After the thin wire 5 is covered with an encapping agent 6, a first resin seal part 7 is formed. At this time, the seal is performed so that the rear surface of the bed part 1 is exposed. The bed part 1 and a planar heat dissipation fin 8 are arranged in a metal mold with a slight gap C, being provided. A second resin seal part 9 is formed. Here, gaps C, and C, are formed between the seal part 7 and the fin 8 so that the flow path of the second resin is gradually reduced toward the gap C1. Since the gap C1 is excellently filled with the second resin, voids do not remain, and the heat dissipation characteristic becomes excellent.



① 日本四特許庁(JP)

① 特許出原公開

@公開特許公報(A)

昭63-233555

Mint Cl.4

知別記号

厅内整理番号

母公開 昭和63年(1988)9月29日

H- 01 L 23/30 23/34

B-6835-5F B-6835-5F

等査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

❷発明の名称

街脂封止型半導体装置

②特 顧 昭62-65715

母出 四 昭62(1987)3月23日

母発 明 者

伸太郎

神奈川県川崎市奉区小向東芝町1 株式会社東芝多摩川工

福内

①出 競 人 株式会社東芝

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

金代 理 人 并理士 井上 一男

1. 発明の名称

朝葬刘止翌年福休监督

2. 特別日本の電器

寒覚性金属板長面にマウントする半幕体表子と、 この角質に記載する遺瘍をもつリード菓子と、こ のリード電子と数記年部体表子用を製作する金属 展展と、この金属機器及び質認年基体素子を建設 し昇記碼地位金属板の裏面を開出して対止収形す 5.第1の依頼対止部と、打記罪官位金属板の裏面 と個かな差離を、維持して対向配無する症状の急 熟フインと、この復かな夏麗をうめ賞記儀状の意 **無フィンの裏面を貫出し数記録1の複数対止器を** 含めて対止点形する第2の複数対止例とももつ複 罪対止型半導体質質において、

群記板状の放影フインと専項性金属板裏部間の更 麗も扱小とし、禁犯放刑フインと第1の報覧対止 節間の発展。 放記金属機能を接続する的記りード 稿子に対応する第1の背配対止部と許収を状の数 **熱フィンなの反離を承衣庁大することを何能とす**

る福祉対止数年編件装置。

3. 見明の詳細な説明

(発明の目的)

(産業上の利用分別)

本見明は被四射止型半導体装置の被反に係るも ので、骨にトランジスタアレイ、SCR アレイ等の パワーモジュールサ、パワートランジスタならび にパワーSSOR等の高出力半導体製御に適用する二 まにモールドを貸した単単体装置に関するもので A & .

(奴隶の世頃)

最近の年等体質数には単一の半等体質子で構成 するものの外に、複数の半部体質子ならびに付属 日本の品を一 はとした モジュールタイプも多用さ れており、その飲品位を取得するのにはリードフ レームにマウントした 半導体 長子 と共に放航フィ ンもトランスファ政形する力はが採用されている。 このようなモジュール書品では複数の早期体費 テモマウントする可能の大きいリードフレームも 用いるため複数対止成形工程中に推動して; 放熱

フィンとリードフレームのベッド祭団英語が異常 に狭くなったりだけられることがある。

このために、複数対止(トランスファモールド) 工程を複数回に分けて実践する方式がは見されて おり、リードフレームのベッドと放馬フィン配の 死間を所図の値に維持できるので、放無性の故事 に役立つところが大きい。

男 lc 密によりこの二章モールド方式を設防する。 第10回は二宝モールドを頼した製品の新面面。 こ の構造を得るには第1の世界対比を終えた政形品 んも、 リードフレームのベッド名25英国と放起フ イン21を僅かな近難を集って金属的に配置後第一 の複数分止部22と時間なエボキシ装置によって分 止成形を行って第二の複算対止部23を設ける。

この二重モールド方式の結果、ベッド第20にず イポンディングした羊茸は貫子24ならびにリード フレームのリード電子25を装造する金属器26等 が複数すると共に、放無フィン21の一面はこの身 止製羅と連載して製御を形成する。

(見明が解放しようとする問題点)

にマウントした半層は菓子と電気的接続を集るべ く関連した金属編纂にはリード報子を連絡しこれ に対応する第1の複数対止部と板状数熱フィン院 の変雑とを順次増大する手法を採用する。

(作 用)

このように本見明では圧めて狭い根域に充壌す る複数複数延騰を取及設小するように配慮してい るので、入り易く使ってエアがイドの発生を助止 して、複数対止数学者体験者に必要な組織性なら びに無数徴性を確保したものである。

(笑篇的)

第1回万里第9ほに本発明の実施例を存足する が。役乗の技術者と営建する犯数が都会上一個に あるが、断量分を付して反射する。

この天真帆は早曜は貫子6ヶで構成する@蛤 (第5周) ももつ観路対止位半層体質観であり、 この手単編は貫子をマウントするリードフレーム も豊恕雑親な精道が必要となるが、その上面包含 50 2 ほに示す。

半端作詞子 2 …はベッド部即ち回覧性倉庫板 1

このような二重モールド方式を適用した便能的 止髪半導件質量は飮途のように無熱フィンと、半 異体象子をダイボンディングしたリードフレーム のベッド部間を僅かな距離とし、更にこの登録に 対止複謀層を充填するので無数数性に係れた特徴 を持っている。これに反して、賞忍空間に対止値 耳が入りにくいためエアがイドが発生しやすい。 また。この両別止部の収書に機能的装置を与える と、亀里やエアギャンブが入り易い電点があり、 これが基で数無特性が劣化する。

本見明は上記欠点を除去する新規な複数対止型 年展体質度を幾似することを言的とする。 (見明の構成)

(問題点を解決するための手段)

二重モールド方式も宣用した製品対止を半導体 装置における板状の盆無フインと。 リードフレー ムのベッド気即ち端電性金属板配を完成する第2 の複数対止数のエアギャップ等を解析するために、 この極めて狭い意味につながる抵状の放無フィン と第1の便互対止部間の変異と群犯導電性金属板

…にマウントされているが、そのパターンに貧難 でありかつ逆度が高いことが良く朽る。一方この リードフレームは第1回年に示すように興電性金 は低」…と内部リード電子部3ならびに衰延する。 ように金属産品をポンディングする外数リード電 子部4の3部分の高さを烹に具らせるように折慮 げてこの異常性会展展1…を結束の位置にする。

年春体菓子2… に登けるパッド21と外部リー ド稿子も際には通常のボンディング性によって食 黒屋暮らも景味して電気的登載を置り。 これをエ ンキャップ前6によって被称数公知のエポキシ側 茸によるトランスファモールド工程を難して第 1 の装置対止終了を設ける。この起展半層体質子2. 内部外部リード箱子 3 。 4 は、 金属 舞器 5 とエン **ロャップ削らは堆設されるものの、器を住金屋を** 1 …の裏面はこの第1の複数対止部7表面に昇出

更に質定した経営性食尿器1に対して健かの是 親を作って重仗の放無フィンさも信息セールド用 金製内に登けて第2の収取対応数9を形成する。

更にこの理解概義の彼れに配慮した例が第3~4回、第6~9回であり、結果的には第2の機器 対止即9が第1の機器対止部7を終め付けて板状 の並然フイン9と回転性全回板1回のエアーギャ ップを防止している。

この第4世は第2の被離対止影9別或を終え

対止部9 に対して Under Cutの逆テーパであって 好ましくは5°より好ましくは10°以上に投棄する。

この股部は年高体表子2の外債をほぼ囲んで登けられているので、訂記 C。の更減を持つ信定性 金額板1と板状の放無フイン8 配に完成する第2 の複類対止第9 の密急性が改善されて、第1 の値 数対止患を終め付ける効果を発展する。

馬馬も国に示すように無1の複数対止銀7が第 出する面積は第1の複数対止銀7の投影面積の的 50%が好ましく。歯増力を強めるために少なくす ると C. 変減を所望の寸性に数めることができず。 ボイドがはけずに延縮不良となる。これは第2の 朝鮮対止銀9成形時に C. 延期をもった際間が後 から気味されてここでの観覚圧が小さくなってか つポイドを登込み書いためである。

(見明の助長)

この二葉モールド方式を採用した複類対止を平 確体高度では低状放動フィンと第1の複類対止器 配に第2の複数対止用複数が充填され扱くて、エ Cvt 工程を対えた被認対止型平温は各民の上面包 であり第1及び第2の校覧対止記で、9が途投し で表面を形成しているが、この第1の映覧対止的 つの外便に70~7cの段配を形成している。第3億 イは、第1の被疑対止即7を形成してから不要的 分を除去した成形品の平面包であり、これをA~ A 葬に拾って切断した思が第3回口である。

この皮部は、第2の複類列止配 9 との思考を及 くするために半導体 東子の外便さい換えると確定 位金属板 1 …の中間位置に形成し、この瓜形に型 っては設配に相当する上型キャピティの成形型を 使用し、かつこの毎年性金属板 1 の裏面に動 要型列止都 7 の表面を下型キャピティの表面に動 母配置してトランスファモールド工権を実施して 場合れる。

第6 図~ 第8 図は 第4 図に示した B 一 B 、 C ー C 。 D ー D の 多 単に 招って 切断した 製品の 断 匠 図 で あ り 。 第1 の 便 群 対止 節 7 の 及 部 7 a ~ 7 d に エ ポ キ シ 複 類 で 装 成 す る 第 2 の 複 章 対止 節 9 a ~ 9 d が 元 以 さ れ 。 第 7 図 に 示 す 及 節 テ ー パ 7 e は 第 2 の 後 路

アーボイドが発生し舞い。 使って半導体装置の針 純単性が安定して高計圧素子が持られる効果があ り。 しかもリード電子の自由度も従来より増す。

又厚さ2 mの板状放無フインを使用して外形寸 ほが77(間) × 27(高) × 7(厚) mである第4 間の駅 群対止型 平原体装置を試算としてで、を 0.34mと すると、ピーク値としてAc 7kVを1 分でクリアで を、0.3mではAc4.8kV×1 分をクリアした。

4. 世面の指年な技術

第1間は本発明の係る年度体製度の資源を示す 原面面、第2人はリードフレームの年間開発、第1日 イは第1の複数対止後の状態を示すと変更の、第1日 同口は第3位イをAーA線に行って切断した。第1日 に第3位イをAーA線に行って切断した。第1日 に第4位は本発明に係る年度はの上面を の1日のように係る中間は、第6人かって は第4位のBーB、C-C、D-D線に存っての は1日の日ーB、C-C、D-D線に存る は1日の原理と、第9日は本発明に係る原理を の1日の原理と、第9日は本発明に係る原理を の1日の原理と、第1日の原理と の1日の原理と示す。第1日の原理を の1日の原理と示す。第1日の原理と の1日の原理と示す。第1日の原理と の1日の原理と示す。第1日の原理と の1日の原理と示す。第1日の原理と の1日の原理と示す。第1日の原理と の1日の原理と示す。第1日の原理と の1日の原理と示す。第1日の原理と の1日の原理と示す。第1日の原理と の1日の原理と の1日の

代理人 穷草士 井 上 一 男

